第五章金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)

- §5.1 MOSFET的结构和工作原理
- §5.2 MOSFET的阈值电压
- §5.3 MOSFET的直流特性
- §5.4 MOSFET的频率特性
- §5.5 MOSFET的开关特性
- §5.6 MOSFET的功率特性
- §5.7 小尺寸MOSFET
- §5.8 MOSFET的最新研究进展

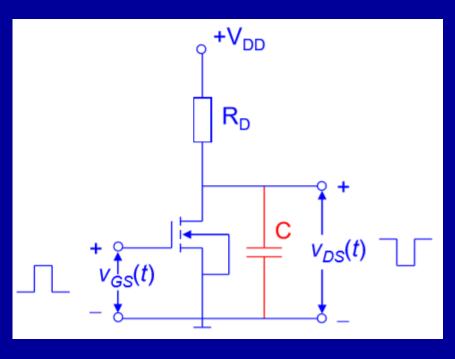
MOSFET基本知识体系框架



§5.5 MOSFET的开关特性

- ◆ 和双极性晶体管一样, MOS场效应管也可以用来构成 数字集成电路, 例如构成触发器、存储器、移位寄存器 等等。
- ◆ 由MOS场效应管构成的集成电路具有功耗小、集成度 高的优点。
- ◆ 在MOS数字集成电路中, MOS场效应管主要工作在两个状态,即导通态和截止态。
- ◆ MOS数字集成电路的特性就由MOS管在这两个状态的特性以及这两个状态相互转换的特性所决定,这就是所谓的晶体管的开关特性。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用



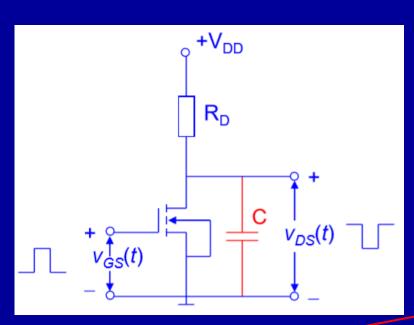
◆如图所示,在增强型NMOS 管的漏极加一个负载电阻 R_D , 即可构成一个反相器,以栅 源电压 V_{GS} 作为输入端,漏 源电压 V_{DS} 作为输出端。

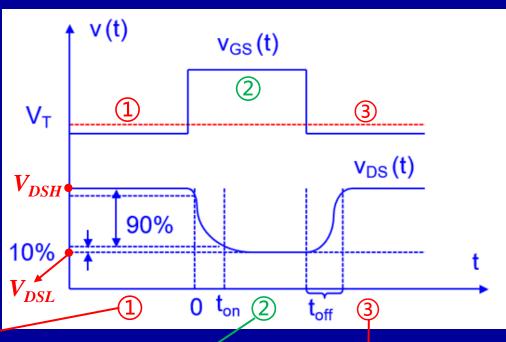
◆电容C的来源:

- ① 漏极结电容
- ② 输出信号线与衬底电容
- ③ 下级MOS管的输入电容

1. 电阻型负载MOS反相器

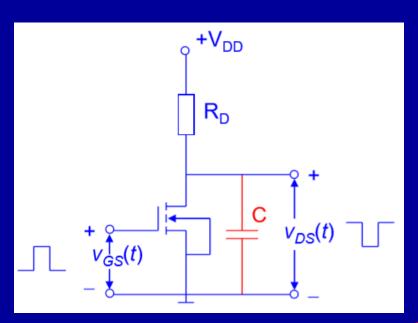
(1) MOS反相器的开关作用

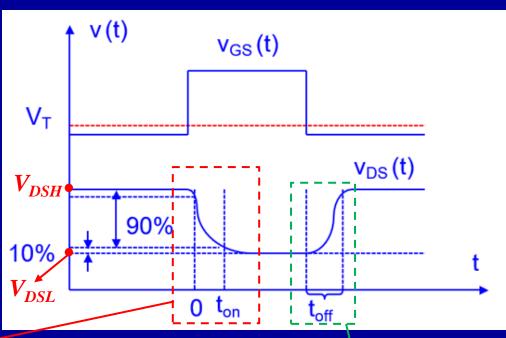




- ① 最开始当输入端 V_{GS} 小于 V_T 时,MOS管不导通,压降绝大部分落在MOS管上,输出电压为高电压 V_{DSH} (V_{DSH} < V_{DD})。
- ② 当 V_{GS} 大于 V_T 时, MOS管导通, 压降绝大部分落在 R_D 上,输出低电压 V_{DSL} 。
- ③ 当 V_{GS} 再次小于 V_T 时,MOS管截止,压降绝大部分落在MOS管上,输出高电压 V_{DSH} 。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用

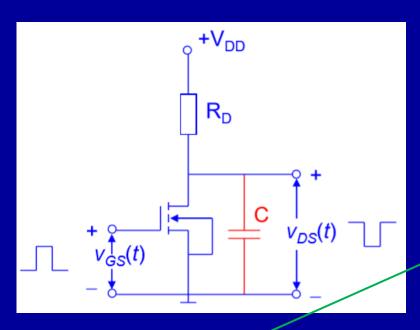




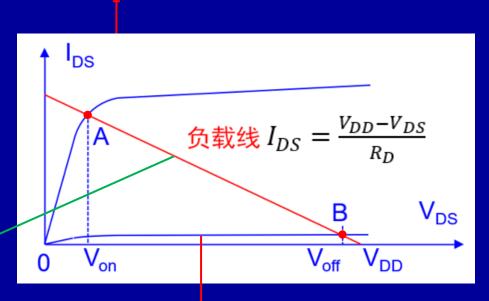
① 当输入端 V_{GS} 由小于 V_T 变为大于 V_T 时,电容的放电不是一瞬间完成的,将输出电压从 $0.9V_{DSH}$ (高电压)下降到 $0.1V_{DSH}$ (低电压)的时间称为导通开启时间 t_{gg} 。

② 当 V_{GS} 再次小于 V_T 时,电容的充电当然也不是一瞬间完成的,将 V_{DS} 从 V_{DSL} (低电压)上升到 $0.9V_{DSH}$ (高电压)的时间称为载止关断时间 t_{off} 。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (1) MOS反相器的开关作用



① MOS管导通时的输出特性

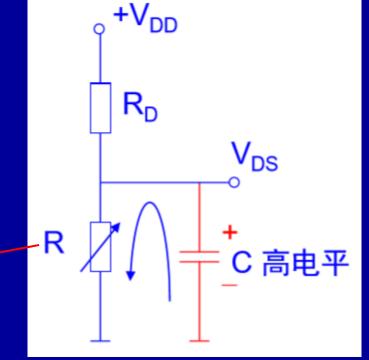


- ③ 对负载 R_D 而言有 $I_{DS} = \frac{V_{DD} V_{DS}}{R_D}$
- ② MOS管截止时的输出特性
- ④ 当负载 R_D 上的电流和MOS管电流相等时就是它们共同的工作状态,A代表MOS管导通(一般在线性区),输出低电压;B代表MOS管截止(一般在饱和区),输出高电压; V_{off} 与 V_{on} 之间的差就是逻辑摆幅。

- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (2) MOS反相器的开关时间
- $\bigcirc t_{on}$

从工作点B到A,开启时间对应输出电压从高电压 $0.9V_{DSH}$ 下降到低电压 $0.1V_{DSH}$ 的时间,电容对沟道电阻放电。

$$R(t)$$
: $\infty \longrightarrow g_{D(On)}^{-1}$ MOS管开启
后的电阻



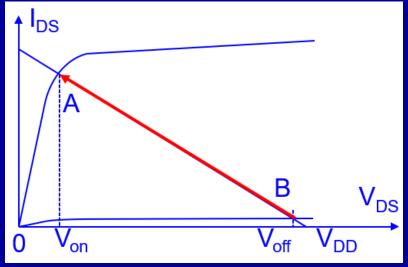
估算 t_{on}

平均电阻:

$$\bar{R}(t) \approx \frac{1}{g_{D(on)}}$$

则:
$$t_{on} = \bar{R}(t)C = \frac{C}{g_{D(on)}}$$

MOS一般工作在线性区,线性区漏导等于饱和区跨导,故 t_{on} 还可写为 $\frac{c}{a}$

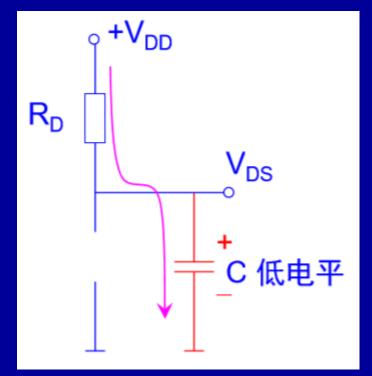


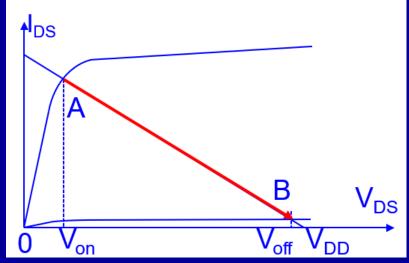
- 1. 电阻型负载MOS反相器
- (2) MOS反相器的开关时间
- $\bigcirc t_{off}$

从工作点A到B,开启时间对应输出电压从低电压 V_{DSL} 上升到高电压 $0.9V_{DSH}$ 的时间, V_{DD} 通过 R_D 对电容充电。

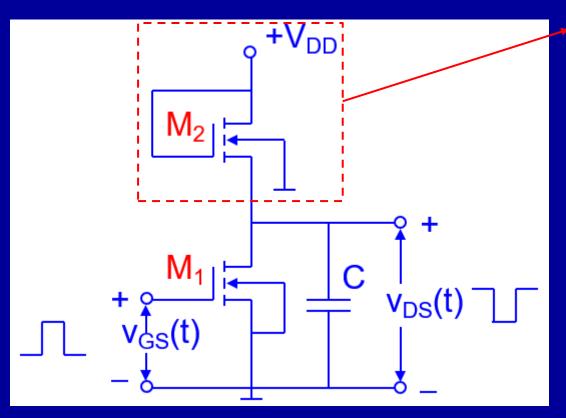
估算 t_{off}

$$t_{off} = R_D C$$





2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)

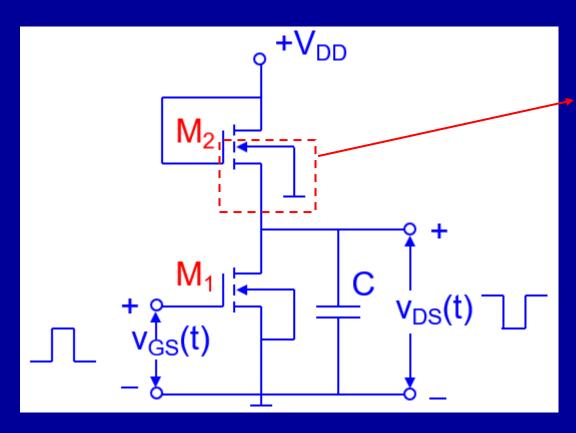


 V_{DS2} : M_2 的漏源电压 V_{T2} : M_2 的阈值电压

 V_{GS2} : M_2 的栅源电压 $V_{DS}(t)$: 输出电压

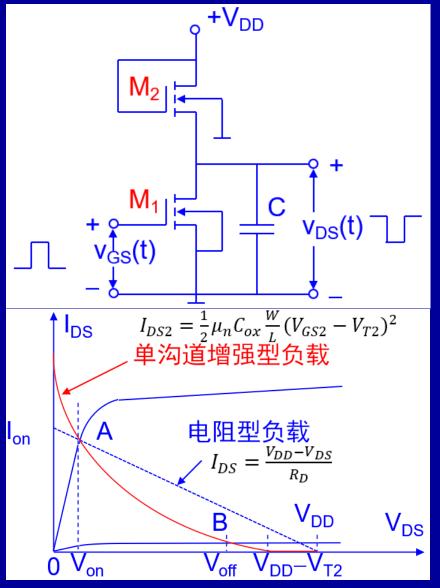
① M。栅漏短接。工作电压 一直为 V_{DD} 。 I_{DS} 的饱和条 件是 $V_{DS}=V_{GS}-V_{T}$ 。此时对 $\pm M_2$, $V_{DS2} = V_{GS2} > V_{GS2} - V_{T2}$, M。始终处于饱和状态,在 M_1 开启之前, V_{DD} 对C充电, 直到 $V_{DS}(t)=V_{DD}-V_{T2}$,并且 $V_{DS}(t)$ 最大只能到 $V_{DD}-V_{T2}$, 因为如果 $V_{DS}(t)>V_{DD}-V_{T2}$, M。就截止(关断)了,相当 于"自己把自己截止了"。

2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



② 在此反相器中 M_2 衬底接地,而源上电势 $V_{DS}(t)$ 不为零,会一直增加,所以存在衬偏效应, V_{T2} 会随着 $V_{DS}(t)$ 的增加而一直增加,这样会影响到对电容充电时的电流 I_{DS} (即流经 M_2 的电流)。

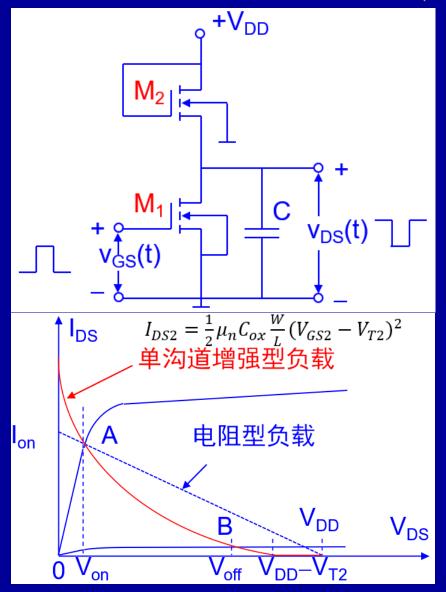
2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



③ M_2 一直工作在**饱和区**,所以有 $I_{DS2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{T2})^2$

由于衬偏效应, V_{T2} 会一直上升,同 时 $V_{GS2}=V_{DD}-V_{DS}(t)$,随着 $V_{DS}(t)$ 的上 升 V_{GS2} 下降,所以 I_{DS2} 会以电压的平 <u>方系数下降</u>,如左下图红线,在对电 容C的充电过程中Inst的下降是非线 性的, 相较于电阻型负载电流要小, 所以E-E MOS反相器的关断过程(电 容充电过程) 比电阻型负载MOS反相 器慢,并且从图中可以看出E-E MOS 反相器的逻辑摆幅也会较小(缺点)。

2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



④ 导通过程 (电容放电过程), 与电 阻型负载反相器一样。

导通时(A工作点), M1线性, M2饱和, 估算导通态电压Von和电流Ion:

$$V_{on} = V_{DS}(t) \quad V_{GS2} = V_{DD} - V_{on}$$

$$V_{GS2} = V_{DD} - V_{on}$$

$$V_{GS1} = V_{GS}(t) \qquad \beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$\beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

M₁线性区

$$I_{on} = \beta_1 [(V_{GS1} - V_{T1})V_{on} - \frac{1}{2}V_{on}^2]$$

$$I_{on} \approx \beta_1 (V_{GS1} - V_{T1}) V_{on}$$

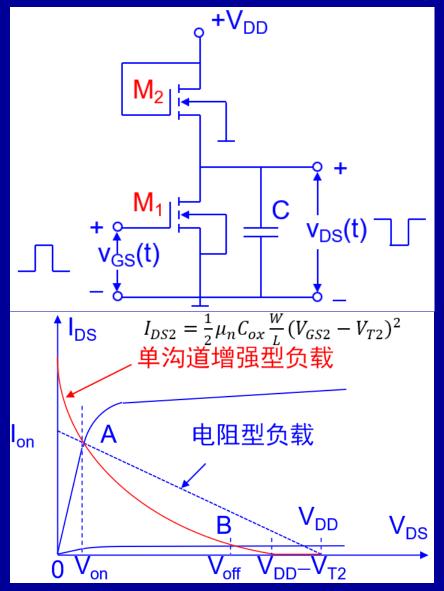
M。饱和区

$$I_{on} = \frac{1}{2}\beta_2[(V_{DD} - V_{on}) - V_{T2}]^2$$

$$I_{on} \approx \frac{\beta_2}{2} (V_{DD} - V_{T2})^2$$

$$V_{on} = \frac{\beta_2}{2\beta_1} \frac{(V_{DD} - V_{T2})^2}{(V_{GS1} - V_{T1})^2}$$

2. 增强型-增强型MOS反相器 (E-E MOS)



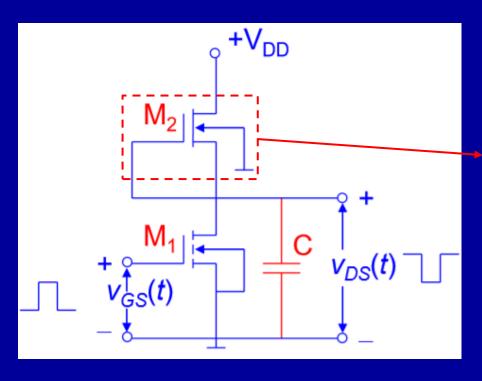
⑤ 关断时(B工作点), M₁截止, M₂饱和

$$V_{off} \approx V_{DD} - V_{T2}$$

⑥ E-E MOS的<mark>优点</mark>:面积小,集 成度高,都是电子导电;

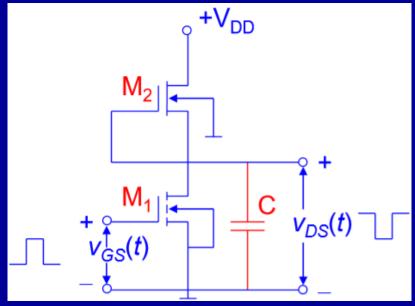
E-E MOS的缺点: t_{off} 长,导通态功耗大,存在衬偏效应。

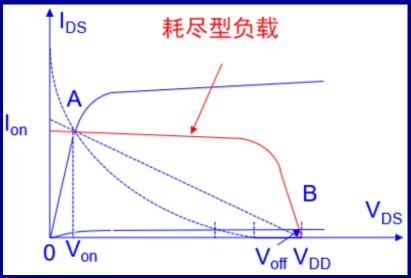
3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)



- ① M_2 : 耗尽型NMOS, 阈值电压 $V_{T2}<0$, 栅源短接, $V_{GS2}=0>V_{T2}$, M_2 始终处于导通状态, 电流会发生变化, $V_{DS}(t)$ 最大约为 V_{DD} 。
- ② 导通过程 (电容放电过程) 与前两种反相器一样。

3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)

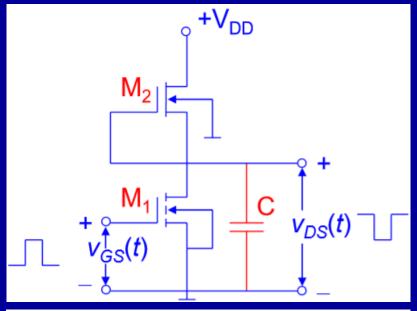


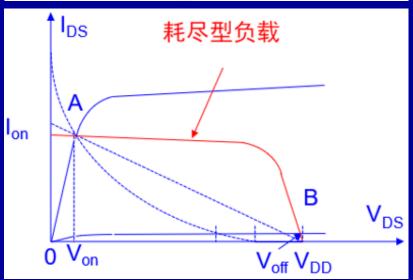


③ 关断过程 (电容充电过程): 初始 $V_{DS}(t)$ 接近于0, $V_{DS2}=V_{DD}>V_{GS2}-V_{T2}$, 负载电流 I_{DS2} 处于饱和区; 随着 $V_{DS}(t)$ 上升, $V_{DS2}=V_{DD}-V_{DS}(t)$ 减小,当 $V_{DS}(t)>V_{DD}+V_{T2}$ 时, $V_{DS2}<-V_{T2}$,即 $V_{DS2}<V_{GS2}-V_{T2}$,负载电流 I_{DS2} 过渡到线性区,如左下图红线所示。

④ E-D MOS反相器在关断过程中电流较大,因此关断时间比电阻型负载 反相器和E-E MOS反相器的短。

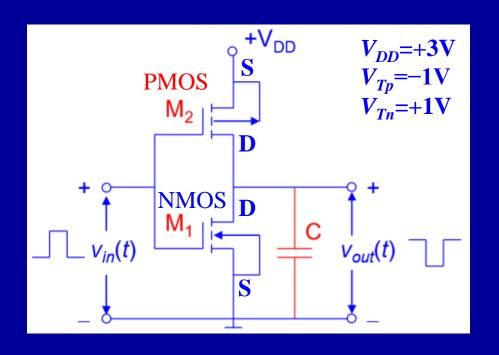
3. 增强型-耗尽型MOS反相器 (E-D MOS)





- ⑤ 导通时 (工作点A): M₁线性, M₂饱和; 关断时 (工作点B): M₁截止, M₂线性。
- ⑥ E-D MOS的优点: t_{off} 短,集成度高,都是电子沟道导电;
- E-D MOS的缺点:导通态功耗大, 存在衬偏效应。

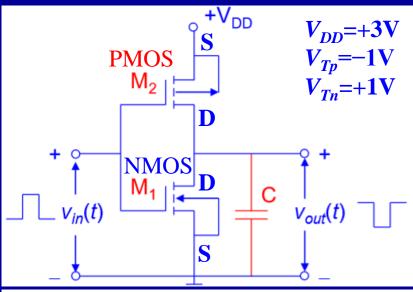
4. 互补MOS反相器 (Complementary MOS, CMOS)

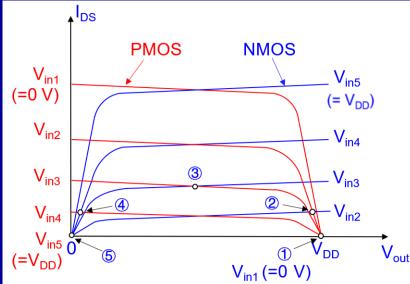


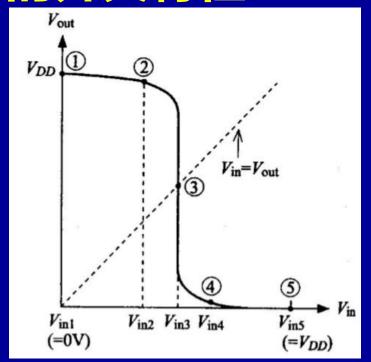


- ◆ 负载使用增强型PMOS,组成经典的CMOS反相器。
- ◆ 此时输入是 V_{in} ,输出是 V_{out} ,假设 V_{DD} =3V,NMOS阈值电压 V_{Tn} =1V,PMOS阈值电压 V_{Tp} =-1V,CMOS完全对称。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)

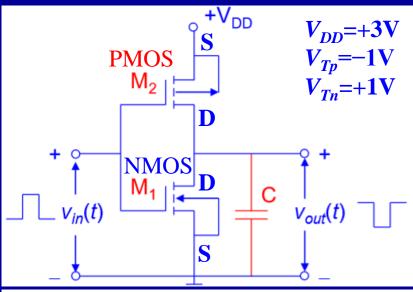


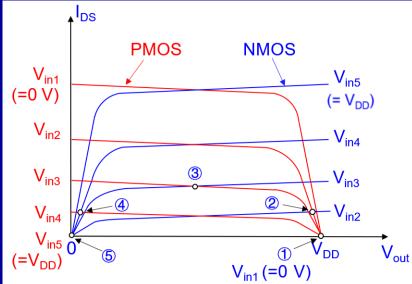


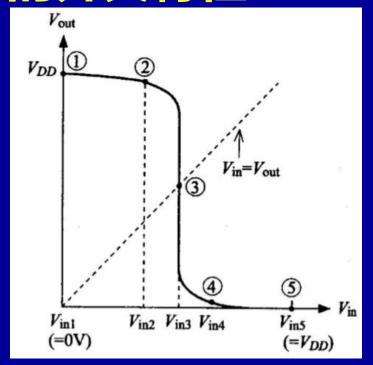


① V_{in} =0V时,PMOS V_{GSp} =-3V,处于导通状态;NMOS V_{GSn} =0V,处于截止状态,输出电压 $V_{out} \approx V_{DD}$;而 $|V_{DSp}| < |V_{GSp} - V_{Tp}| = 2$ V,因此PMOS处于线性区,NMOS截止,此时几乎没有静态功耗。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)

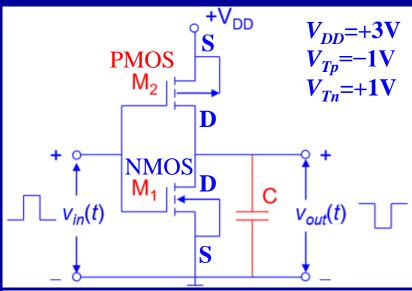


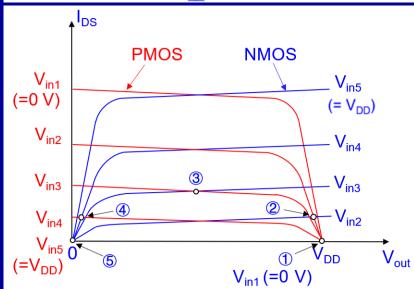


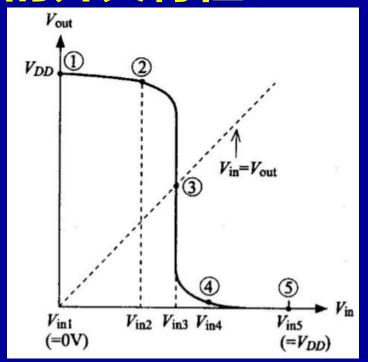


② V_{in} =1.1V时,PMOS V_{GSp} =-1.9V,处于导通状态;NMOS V_{GSn} =1.1V,处于导通状态, V_{out} 略小于 V_{DD} ; $|V_{DSp}| < |V_{GSp} - V_{Tp}| = 0.9$ V,PMOS处于线性区;而 $V_{DSn} > V_{GSn} - V_{Tn} = 0.1$ V,NMOS处于饱和区。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)

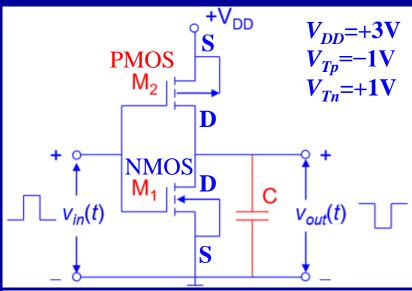


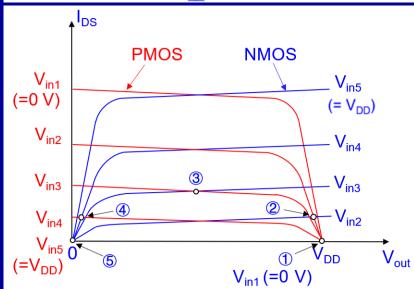


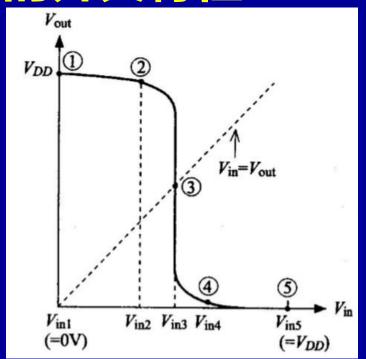


③ V_{in} =1.5V时,PMOS V_{GSp} =-1.5V,处于导通状态;NMOS V_{GSn} =1.5V,处于导通状态, V_{out} =0.5 V_{DD} ; $|V_{DSp}|>|V_{GSp}-V_{Tp}|$ =0.5V,PMOS处于饱和区;而 $V_{DSn}>V_{GSn}-V_{Tn}$ =0.5V,NMOS处于饱和区。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)

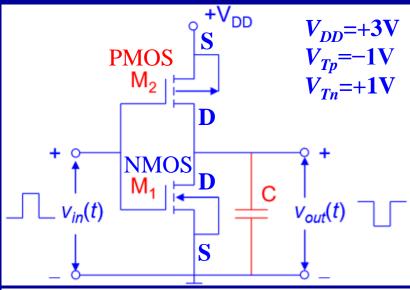


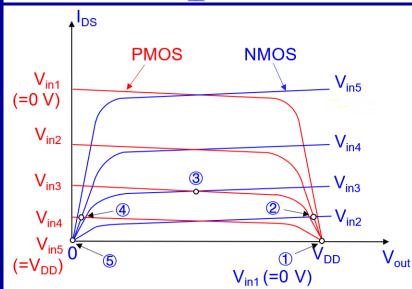


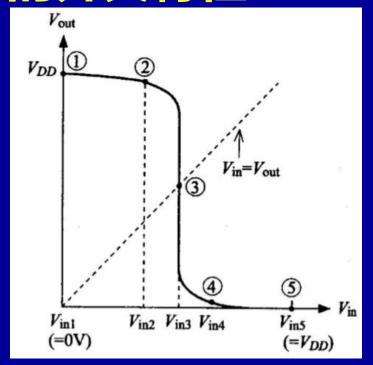


④ V_{in} =1.9V时,PMOS V_{GSp} =-1.1V,处于导通状态;NMOS V_{GSn} =1.9V,处于导通状态, V_{out} 略大于0V; $|V_{DSp}|>|V_{GSp}-V_{Tp}|$ =0.1V,PMOS 处于饱和区;而 $V_{DSn}< V_{GSn}-V_{Tn}$ =0.9V,NMOS处于线性区。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)



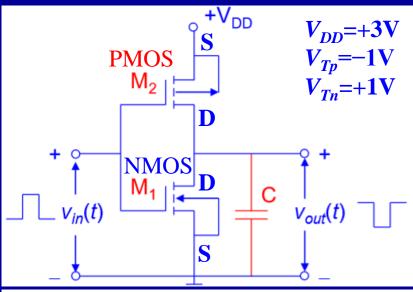


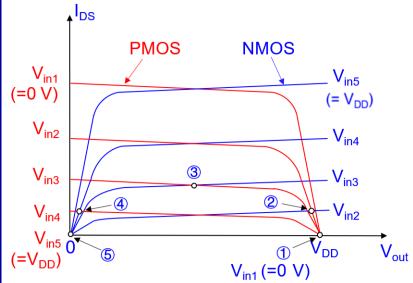


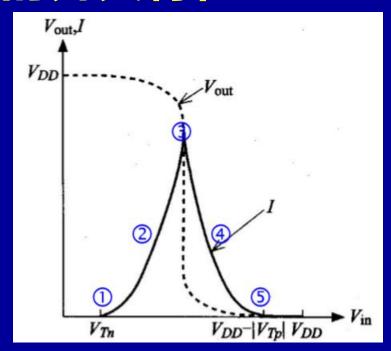
⑤ V_{in} =3V时,PMOS V_{GSp} =0V,处于截止状态;NMOS V_{GSn} =3V,处于导通状态, V_{out} \approx 0V;

PMOS截止;由于 $V_{DSn} < V_{GSn} - V_{Tn} = 2V$,NMOS处于线性区。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)

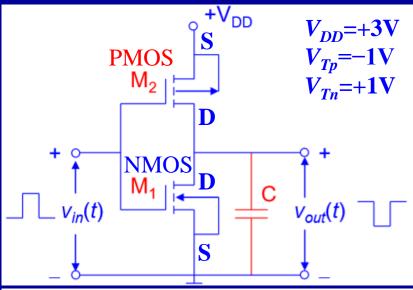


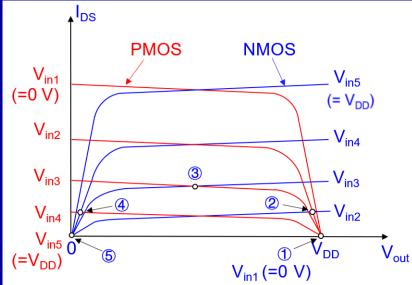




⑥ 虚线代表电压,实线代表电流;虽然CMOS的静态功耗很小,但是在"0"和"1"转换的过程中,当PMOS与NMOS同时导通且处于饱和区时,流经电路的电流达到最大,此时动态功耗很大。

4. 互补MOS反相器 (CMOS)





⑦ CMOS优点: 静态功耗小(始终有一个管子处于截止状态),可以将CMOS反相器中的两个管子跨导做得较大,使导通时的等效电阻小一些,从而缩短开关时间,这样在两个状态转换过程中虽然两个管子导通时的电流很大,但是由于电阻较小,开关时间短,所以总的来说总功耗很小。

CMOS<mark>缺点</mark>:由于管子类型不同,单 元面积大。

第五章金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)

- §5.1 MOSFET的结构和工作原理
- §5.2 MOSFET的阈值电压
- §5.3 MOSFET的直流特性
- §5.4 MOSFET的频率特性
- §5.5 MOSFET的开关特性
- §5.6 MOSFET的功率特性
- §5.7 小尺寸MOSFET
- §5.8 MOSFET的最新研究进展

§5.6 MOSFET的功率特性

功率MOSFET的优点:

- ① 多子器件,没有少子存储效应,工作频率高,开关速度快。
- ② MOS管是电压控制器件,输入阻抗高,作功率开关使用时, 所需驱动电流小,驱动功率小,驱动电路简单,功率增益 大且稳定性好。
- ③ 器件工作时温度上升,晶格散射上升,沟道载流子迁移率下降,电流下降,温度下降,有一个温度负反馈,<mark>热稳定性好。</mark>

功率MOSFET的缺点:

① 开启电压 V_{on} 和导通电阻 R_{on} 比双极性晶体管大。

1. LDMOS (横向双扩散)

优点:沟道短,跨导大,频率特性好;高压时,N⁻区耗尽区宽度大,击穿电压大。

缺点:管芯面积大。

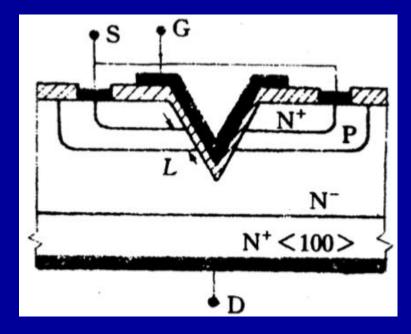
漏端双扩散形成一重掺一轻掺两个N型区域,N¯区紧挨P型衬底,在高压情况下,耗尽区不仅在P型衬底一侧有,在N¯区更大,可以有效提高器件击穿电压,同时N¯区的存在也避免了穿通效应。

2. VVMOS (垂直V型槽)

优点:管芯面积小。

缺点: V形槽会导致尖端 电场, 使击穿电压下降;

导通电阻大;腐蚀很难控<u>制,可靠性下降。</u>

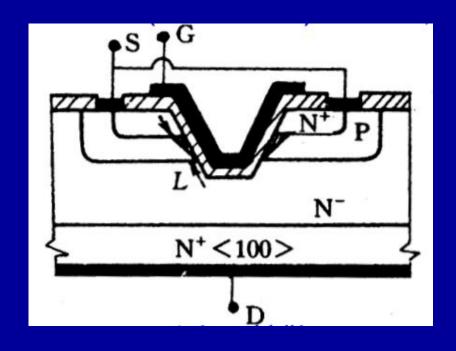


为了减小管芯面积,将器件做成垂直型晶体管,但是V形槽结构在工艺上的控制十分困难,可靠性低,同时V形槽会让电场大部分聚集在其底部,从而使器件较早地击穿,电流在此处会有拥挤效应,所以导通电阻也较大。

3. VUMOS (垂直U型槽)

优点:消除了尖端电场,使 击穿电压上升; N⁻区飘移电 流易展开,导通电阻下降。

缺点: 刻蚀很难控制,可靠性下降。

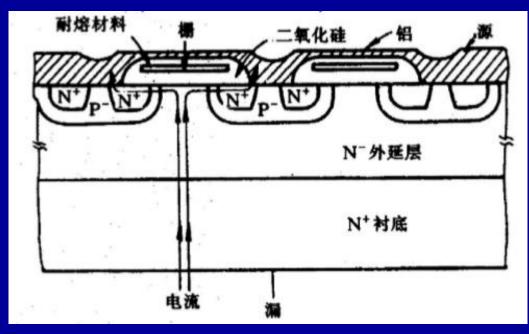


将V形槽改为U形槽,减弱尖端电场和电流拥挤效应。

4. VDMOS (垂直双扩散)

优点: 击穿电压很大, 可靠性高。

缺点:导通电阻大。



电流从底部的漏流经N⁺衬底和N⁻外延层,经过沟道进入源,由于有一层很厚的N⁻区,所以器件<mark>击穿电压高</mark>,导通电阻大,没有刻蚀工艺,因此工艺稳定性高。